

Rozkład zajęć - rok akademicki 2021/2022

Semestr VI

PONIEDZIAŁEK / Monday

Grupa godz.	MTUSM-161	MIFO-161	MTIFO-161	IPAUT-161	IIPM-161	MTMKM-161	MTMIN-161	IPROB-161	MTESP-161	MTTMU-161
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	MCR Lecture 146 MCHTR		KUO proj. s. 517, 513					AKE w. + lab. s. 16	WSP w. + lab. s. 206	
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰										
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	SEMD Lecture 146 MCHTR			IPP w. s. 522	TMP-1 lab. s. 412	ABI w. + l. + p. s. 603, 609, 610, 620	PW/NIZI w. + p. s. 716		SPWT lab. s. 34	
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰		PPD Pro. 513 MCHTR	TEL w. s. 517							
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰						RBT w. + lab. I poł. sem. s. 16, 50	PW/RBT w. I poł. sem. s. 16	TMP-1 lab. gr. s. 412	NTK l. + p. s. 137	RBT w. I poł. sem. s. 16
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰				PJC proj. ½ gr. II poł. sem. s. 420A		SPD lab. II poł. sem. s. 16	SMWM w. II poł. sem. s. 206			
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	DEM L+L+P 703 MCHTR	IO2 Lab. 504 MCHTR	BEM w. + lab. s. 517	RBT lab. od 6 tyg. sem. s. 50	WMA w. + lab. s. 422	TRB w. s. 603	UPTE w. + lab. sem. s. 146	PW1/ WMA w. I poł. sem. s. 422	SPWT w. s. 206	TOM w. + lab. s. 336
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰										
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰		MDPD Lecture 517 MCHTR	PRZEDMIOTY OBIERALNE WYDZIAŁOWE: <ol style="list-style-type: none"> 1. PROTOTYPOWANIE PROCESÓW OBRÓBCZYCH – dr inż. A. Skalski, s. 137 2. TECHNIKA WIZYJNA - mgr W. Niedzicki, s. 206 3. PYTHON- PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, ALGORYTMY I STRUKTURA DANYCH - dr inż. Jakub Żmigrodzki, s. s. 39, 425 4. NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW – dr hab. inż. Jacek Salach s. 16 5. ROZBUDOWANE PROGRAMOWANIE SEKWENCYJNE I WSPÓLBIEŻNE PLC – dr inż. Z. Seta s. 336 							
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰										

Rozkład zajęć - rok akademicki 2021/2022

Semestr VI

WTOREK / Tuesday										
Grupa godz.	MTUSM-161	MIFO-161	MTIFO-161	IPAUT-161	IPIP-161	MTMKM-161	MTMIN-161	IPOB-161	MTESP-161	MTTMU-161
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	ACFM L + Pro. MCHTR 703, 308	DOS L + P 513 MCHTR		SCR w. + lab. s. 422	TMP-1 w. I poł. sem. s. 6			SCR w. + lab. s. 422	TMP-1 w. I poł. sem. s. 6	TMP-1 w. I poł. sem. s. 6
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰										
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	SEMD Lab. + Pro. ? MCHTR			SPD w. + lab. s. 11, 347		PTM w. + proj. s. 603, 609, 620	TMP1/ TMP2 lab. s. 412	SPD w. I poł. sem. s. 11	ETP lab. II poł. sem. s. 250	PRZF w. + l. s. 242
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰										
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	LVI Tutorial 716 MCHTR	EL4/NAN Lecture 522 MCHTR	PW1- TEŚ/TEL lab. s. 504	PJC w. s. 16	PJC w. s. 16	PUM l. + p. s. 603, 609, 620	MEL w. s. 244	PJC w. s. 16	MFM w. s. 146	TMP1 lab. ½ gr. s. 412
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰										
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	ELMG lab. ? MCHTR		PW1-TEŚ, TEL lab. s. 504	SAU w. I poł. sem. s. 16	SAU w. s. 16	WZUP w. + proj. s. 603, 609, 620	MNUE w. + l. s. 244	PW1/ WMA lab. II poł. sem. s.	TMP-1 /SMWM lab. ½ gr s. 412	PRD w. + lab. s. 146
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰										
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰			PRZEDMIOTY EKONOMICZNE I HUMANISTYCZNE: 1. KIEROWANIE ZESPOŁEM – dr Kinga Pawłowska, s. 522 2. ROZWÓJ MYŚLENIA TWÓRCZEGO – mgr Aleksandra Firek, s. 140 3. KOMPUTER W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ – prof. Marek Maciejczak, s. 336 4. SZTUKA MYŚLENIA I UCZENIA SIĘ – Andrzej Biłat, s. 16 5. WSTĘP DO SOCJOLOGII - dr Michał Pręgowski, s. 206 6. WIELCY MYŚLICIELE - OD PLATONA DO LEMA 0 – dr Beata Witkowska-Maksimczuk, s. 703							
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰										

ŚRODA / Wednesday										
Grupa godz.	MTUSM-161	MIFO-161	MTIFO-161	IPAUT-161	IPIP-161	MTMKM-161	MTMIN-161	IPOB-161	MTESP-161	MTTMU-161
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰		PPD L + T 146 MCHTR	BEM Lab. s. 517	PJC proj. II poł. sem. s. 420B	PJC proj. II poł. sem. s. 420B			TMP1 lab. ½ gr. s. 412	PJC proj. II poł. sem. s. 420B	
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰										
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	MCR Lab. 412 MCHTR	Elective Lecture/ MSTN 146 MCHTR	IPS1 proj. s. 513	UWA w. + lab. s. 244	PNPZ w. + l. s. 16	SPU w. I poł. sem. s. 603 lab. s. 609, 620	MEL lab.	AKP, SPD lab. II poł. sem. s. 337		UMD l. + p. s. 206 s. 626
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰										
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	TMM L + Pro. 718 MCHTR	MPDP Lecture 517 MCHTR	IPS1 w. s. 716	PW2/ SCADA 12-14 lab. 1/2 gr. s. 308 w. 12-15 s. 244	TMP-1 lab. s. 412		NTK w. s. 206			IPS1 w. + p. s. 513 s. 716
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰										
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	MDE L + Lab. 603 MCHTR	LTEC Lab. 504 MCHTR	PW1-TEŚ w. s. 517		SPUP w. + l. s. 522	ABI l. + p. s. 609, 610, 620	MMP w. + lab. s. 206			PRMF lab. s. 242
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰										
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰				SPD w. + lab. s. 16				SPD w. + lab. s. 16		
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰										

Rozkład zajęć - rok akademicki 2021/2022

Semestr VI

CZWARTEK / Thursday											
Grupa godz.	MTUSM- 161	MIFO-161	MTIFO-161	IPAUT-161	IPIP-161	MTMKM- 161	MTMIN-161	IPROB-161	MTESP-161	MTTMU- 161	
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	MNTC Lab. ? MCHTR	TOD L. + Lab. 244 MCHTR	KUO w. + p. s. 517, 513	PJC proj. II poł. sem. s. 420A	PJC proj. II poł. sem. s. 420A		MNUE Lab. II poł. sem.	PJC proj. II poł. sem. s. 420A		UMD lab. s. 626	
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰				PJC proj. II poł. sem. s. 420A	PJC proj. II poł. sem. s. 420A			PJC proj. II poł. sem. s. 420A			
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	MMS L. + Lab. 522 MCHTR		KUO w. + p. s. 517, 513	AUP w. + lab. s. 336	SPD lab. II poł. sem. s. 337	MPR w. s. 603	PZE w. s. 146	RBT lab. od 6 tyg. sem. s. 50	IAP w. + lab. s. 206	TTV1 w. + lab.	
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰											PZE lab. s. 137
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	IDS L + Lab. 522 MCHTR	MDPD Pro. 513 MCHTR	TSO w. + proj. s. 517	AUP w. + lab. s. 336	SPD lab. II poł. sem. s. 337	PWS/ ZJNP w. + c. s. 603	PZE lab. s. 137	RBT lab. od 6 tyg. sem. s. 50	IAP w. + lab. s. 206	TTV1 w. + lab.	
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰											PZE lab. s. 137
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	SMD L. 603 MCHTR	LTEC Lecture 244 MCHTR	IPS2 lab. s. 513	PW1/AKP w.+ lab s. 6	PSBD w. + l. s. 522	TMP-1 lab. gr. s. 412	PZE lab. s. 137	AKP w.+ lab s. 6	MSBP w. s. 146	TTV1 w. + lab.	
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰											PZE lab. s. 137
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰	MCHTR Lab. 609, 620 MCHTR			PRZEDMIOTY OBIERALNE WYDZIAŁOWE (POW): <ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW – dr inż. A. Parkosz, s. 522 2. CZUJNIKI UBIERALNE/ CZUJNIKI BLUETOOTH-WARSZTATY, mgr inż. M. Żyliński, s. 206 3. WPROWADZENIE DO METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH I PROGRAMU ANSYS - dr inż. K. Kamieniecki, s. 146 4. PYTHON W PRZETWARZANIU OBRAZU – prof. B. Siemiątkowska s. 16 							TTV1 w. + lab.
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰				PZE lab. s. 137	PWS/ ZJNP w. + c. s. 603	PZE lab. s. 137					

Rozkład zajęć - rok akademicki 2021/2022 Semestr VI

PIĄTEK / Friday

Grupa godz.	MTUSM-161	MIFO-161	MTIFO-161	IPAUT-161	IIPM-161	MTMKM- 161	MTMIN-161	IPIROB-161	MTESP-161	MTTMU- 161
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰			O12 lab. 1/2 grupy s. 504	SAU lab. s. 308, 310, 314	SAU lab. s. 308, 310, 314			ZBR w. + proj. s. 336	TMP-1 /SMWM lab. ½ gr s. 412	
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰										
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰										
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰			O12 lab. 1/2 gr s. 504	PW2/ SCADA lab. 1/2 gr. s. 308	PW/RBT lab. od 6 tyg. sem. s. 50			EFR w. + lab. s. 146	MFM lab. II poł. sem. s. 233	TMP1 lab. ½ gr. s. 412
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰										
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰										PW2/ UPM w. + lab. s. 603
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰										
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰										

GE - zajęcia odbywają się w gmachu Elektroniki,
GM - zajęcia odbywają się w gmachu Mechatroniki,

	Tryb zdalny (remote)
	Zdalny mieszany (remote hybrid)
	Stacjonarny mieszany (face-to-face hybrid)
	Stacjonarny (in line)

Rozkład zajęć - rok akademicki 2021/2022

Semestr VI

Przyjęte skróty:

ABI	- Aparatura biomechaniczna	PRM	- Propedeutyka medycyny
ABM	- Akceleratory biomedyczne	PRMF	- Podstawy realizacji montażu filmowego
ACFM	- ANSYS Computational Fluid Mechanics	PRP	- Pracownia problemowa
AKE	- Aktuatoryka elektryczna	PRZF	- Podstawy realizacji zdjęć filmowych
AKP	- Aktuatoryka pneumatyczna	PSBD	- Podstawy systemów baz danych
ANP	- Analiza niepewności pomiaru	PSW	- Pracowania systemów współrzędnościowych
AUP	- Automatyka przemysłowa	PUM	- Projektowanie urządzeń mechatronicznych
BEM	- Budowa i eksploatacja urządzeń mech.	PZE	- Projektowanie zespołów elektronicznych
BIOME	- Biomechanika inżynierska	RAD	- Radiologia
BIT	- Biometryczna identyfikacja tożsamości	RBT	- Robotronika
BMI	- Biomechanika inżynierska	SAU	- Systemy automatyki
CPOB	- Cyfrowe przetwarzanie obrazów	SCADA	- Systemy SCADA
DEM	- Design of electronic modules	SCR	- Systemy czasu rzeczywistego i sieci przemysłowych
DOS	- Design of Optical Systems	SEMD	- Sensors and Measuring devices
EAM1	- Elektroniczna aparatura medyczna I	SMD	- Simulations in mechatronic design
EAPP	- Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej	SNB	- Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej,
EFR	- Efekторы robotów	SPD	- Sterowanie procesami dyskretnymi
ELMG	- Electric metrology	SPTW	- Sensory i przetworniki wielkości termodynamicznych
ETB	- Etyka biznesu	SPU	- Symulacja w projektowaniu urządzeń precyzyjnych
ETP	- Elektroniczne techniki pomiarowe	SPUP	- Sieci przemysłowe i inteligentne urządzenia polowe
IAP	- Inteligentna aparatura pomiarowa	SRP	- Systemy czasu rzeczywistego i sieci przemysłowe
IMPLA	- Implanty i sztuczne narzędzi,	TEL	- Technika laserowa
INOD	- Inżynieria odwrotna	TETOM	- Techniki tomograficzne
IPM	- Integracja programowa systemów multimedialnych 1	TMM	- Theory of Machines and Mechanism
IPP	- Inżynieria procesów przemysłowych	TMP1	- Technika mikroprocesorowa 1
IPS1	- Integracja programowa systemach multimedialnych 1	TMP2	- Technika mikroprocesorowa II
IPS2	- Integracja programowa systemach multimedialnych 2	TOD	- Technology of Optoelectronics Devices
KSP	- Komputerowe sterowanie procesami	TOM	- Technika oświetleniowa w multimedialach
KUO	- Konstrukcja układów optycznych	TRB	- Trybologia i mikrotrybologia
LABV	- Akwizycja i przetwarzanie danych z wykorzystaniem LabVIEW,	TSO	- Technologia sprzętu optoelektronicznego
LTEC	- Laser Techniques	TTV1	- Technika telewizyjna 1
LUP	- Logiczne układy programowalne	TUD	- Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej
LVI	- LabView	TUDM	- Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej,
MATLA	- Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie	UMD1	- Urządzenia multimedialne I
MCR	- Microcontrollers	UMD2	- Urządzenia multimedialne II
MDE	- Multimedia devices	UPM	- Urządzenia produkcyjne mechatroniki
MDPD	- Mechanical Design of Photonic Devices	UPTe	- Urządzenia i procesy technologiczne elektroniki
MEL	- Materiały elektroniczne	UTE	- Urządzenia technologiczne elektroniki
MFM	- Materiały funkcjonalne w sensorach mechatronicznych	UWA	- Urządzenia wykonawcze automatyki
MiRP	- Maszyny i roboty pomiarowe	WF	- Wychowanie Fizyczne
MMP	- Mikro- i makrogeometria powierzchni	WMA	- Widzenie maszynowe
MMS	- MEMS	WSP	- Współrzędnościowe systemy pomiarowe,
MNTC	- Manufacturing Technology 2	WZP	- Wybrane zagadnienia wzornictwa przemysłowego
MNUE	- Mikro- i nanoukłady elektroniczne	ZBR	- Zasady budowy robotów
MPR	- Metodyka projektowania	ZSZ	- Zrozumieć sztukę
MSBP	- Metody statystyczne w badaniach przemysłowych		
MSTC	- Microsystems Technology		
MTP	- Metrologia przepływów		
NAN	- Nanotechnologies i Nanomaterials		
NBM	- Nieniszczące badania materiałów		
NES	- Przedmioty ekonomiczno-społeczne,		
NIZI	- Narzędzia informatyczne w Zastosowaniach inżynierskich		
NTK	- Niekonwencjonalne techniki kształtowania		
OI2	- Instrumental Optics II		
OI2	- Optyka instrumentalna II		
PHE	- Przedmioty ekonomiczne i humanistyczne		
PIDOM	- Podstawy inżynierii diagnostyki obrazowej w medycynie		
PJC	- Programowanie w języku C++		
PMOM	- Podstawy modelowania w medycynie		
PNM	- Pneumatronika		
PNPZ	- Programowanie niskopoziomowe		
POW6	- Przedmioty obieralne Wydziałowe		
PPNiT	- Podstawy prezentacji nauki i techniki		
PRD	- Podstawy realizacji dźwięku		